PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-086613

(43) Date of publication of application: 02.04.1996

(51)Int.Cl.

G01B 11/00

(21)Application number : 06-222855

(71)Applicant: MEIDENSHA CORP

(22)Date of filing:

19.09.1994

(72)Inventor: NIWAKAWA MAKOTO

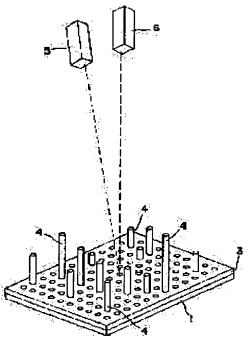
(54) APPARATUS FOR CALIBRATING STEREO CAMERA

(57)Abstract:

PURPOSE: To simply and correctly calibrate the position

in space of a camera.

CONSTITUTION: The apparatus is equipped a calibration table consisting of a flat plate 1, a bored plate 3 and a plurality of calibration poles 4. The calibration poles 4 which are different in length from each other are fitted at random to optional holes 2 of the bored plate 3 and have tops of a different color from that of upper surfaces of the flat plate 1 and the bored plate 3. The calibration device calibrates cameras 5, 6 based on three-dimensional data of an image obtained on the basis of a calibration coefficient including aberrations of the two cameras 5, 6. The calibration coefficient including the aberrations of the cameras 5, 6 is obtained in accordance with a density value of the photographed image, based on which the three-dimensional data of the image are obtained to calibrate the cameras. The position in space of each camera can be simply and correctly calibrated in this manner.



(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-86613

(43)公開日 平成8年(1996)4月2日

(51) Int.Cl.⁶ G01B 11/00 識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

Н

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出竊番号

特願平6-222855

(22)出願日

平成6年(1994)9月19日

(71)出願人 000006105

株式会社明電舎

東京都品川区大崎2丁目1番17号

(72)発明者 庭川 誠

東京都品川区大崎二丁目1番17号 株式会

社明電舎内

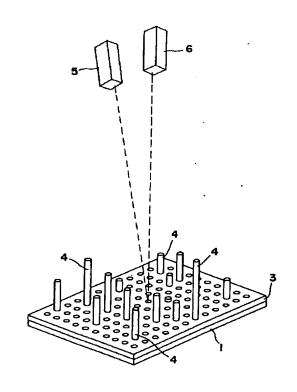
(74)代理人 弁理士 光石 俊郎 (外1名)

(54) 【発明の名称】 ステレオカメラ校正装置

(57)【要約】

【目的】 カメラの空間位置を簡単にしかも正確に校正 する。

【構成】 平板1と穴あき板3と、穴あき板3の多数の 穴2の任意の位置にランダムに嵌合され互いに長さが異 なり且つ平板1の上面及び穴あき板3の上面と異なる色 の頂部を有する複数の校正ポール4とからなる校正テー ブルを備え、二台のカメラ5,6の収差を含んだ校正係 数に基づいて求められる画像の三次元情報によりカメラ 5,6校正を行う校正処理装置を備え、撮影された画像 の濃淡値に応じてカメラ5,6の収差を含んだ校正係数 を求め、校正係数に基づいて画像の三次元情報を求めて カメラの校正を行い、カメラの空間位置を簡単にしかも 正確に校正する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平板の上面に設けられ多数の穴が形成さ れて該平板の上面と異なる色の上面を有する穴あき板 と、該穴あき板の多数の穴の任意の位置にランダムに嵌 合され互いに長さが異なり且つ前記平板の上面及び前記 穴あき板の上面と異なる色の頂部を有する複数の棒材と からなる校正テーブルを備え、該校正テーブルの上面の 略一点に互いの光軸が結ばれる複数台のカメラと、該カ メラの収差を含んだ校正係数に基づいて求められる画像 の三次元情報により該カメラの校正を行う校正処理装置 10 とからなることを特徴とするステレオカメラ校正装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、複数のカメラによるス テレオ視で求める三次元情報を校正するステレオカメラ 校正装置に関する。

[0002]

【従来の技術】二台のカメラで物体を撮影した場合、互 いの画像のずれによって奥行きを知覚するようになって いる。この時カメラに写る物体までの距離(物体の位 置)は、図7に示したように、カメラの座標系により次 式のようにして求められる。

 $x i=x \cdot L/x 1-x 2$, $y i=y \cdot L/y 1-y 2$, z i = z· L/z1-z2

この際、対象となる物体までの距離を正確に測定するた めには、カメラの空間位置が正確に校正されている必要 がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来、カメラの空間位 置を正確に校正するには以下の問題があった。

- ① 二台のカメラの空間位置を正確に計測し、機械的に カメラ位置を固定することはきわめて煩雑で手間がかか る。
- 仮に、二台のカメラの空間位置を正確に固定するこ とができても、レンズ収差のために対象の物体までの距 離に誤差が生じる場合がある。

【0004】本発明は上記状況に鑑みてなされたもの で、カメラの空間位置を簡単にしかも正確に校正するこ とができるステレオカメラ校正装置を提供することを目 的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を解決するため の本発明の構成は、平板の上面に設けられ多数の穴が形 成されて該平板の上面と異なる色の上面を有する穴あき 板と、該穴あき板の多数の穴の任意の位置にランダムに 嵌合され互いに長さが異なり且つ前記平板の上面及び前 記穴あき板の上面と異なる色の頂部を有する複数の棒材 とからなる校正テーブルを備え、該校正テーブルの上面 の略一点に互いの光軸が結ばれる複数台のカメラと、該 カメラの収差を含んだ校正係数に基づいて求められる画 50 像の三次元情報により該カメラの校正を行う校正処理装 置とからなることを特徴とする。

[0006]

【作用】複数台のカメラによって校正テーブルの上面を 撮影する。平板の上面、穴あき板の上面及び棒材の頂部 はそれぞれ色が異なっているので、この時撮影された画 像には濃淡が現れる。校正処理装置では、この濃淡値に 応じてカメラの収差を含んだ校正係数を求め、校正係数 に基づいて画像の三次元情報を求めてカメラの校正を行

[0007]

【実施例】図1には本発明の一実施例に係るステレオカ メラ校正装置の全体斜視、図2には校正テーブルの平 面、図3には校正テーブルの側面、図4には校正ポール の外観、図5には校正回路のブロック、図6には三次元 位置測定回路のブロックを示してある。

【0008】図1乃至図4に基づいて校正テーブルを説 明する。平板1の上面には多数の穴2が形成された穴あ き板3が設けられ、穴あき板3の多数の穴2の任意の位 置には棒材としての校正ポール4がランダムに嵌合され ている。平板1の上面は黒色に塗られ、穴あき板3の上 面は灰色に塗られ、校正ポール4の頂部は白色に塗られ ている。また、校正ポール4は長さがランダムに設定さ れている。校正テーブルの上部には二台のカメラ(左カ メラ、右カメラ) 5, 6が内斜視に配されており、左カ メラ5、右カメラ6の光軸は校正テーブルのある一点に おおよそ結ばれるようになっている。左カメラ5、右カ メラ6によって校正テーブルの上面の画像が撮影され る。尚、カメラの台数は二台に限定されず三台以上の複 数台用いることも可能である。

【0009】図5に基づいて校正回路を説明する。左カ メラ5、右カメラ6によって撮影された画像は、対応付 け回路7に入力され、対応付け回路7では画像の濃淡度 に基づいて対応付けが行われる。対応付け回路7の情報 は校正係数処理回路8に入力され、校正係数処理回路8 では校正係数が求められる。図6に基づいて三次元位置 測定回路を説明する。校正回路と同様に左カメラ5、右 カメラ6によって撮影された画像は、対応付け回路7に 入力され、対応付け回路7では画像の濃淡度に基づいて 40 対応付けが行われる。対応付け回路7の情報は三次元位 置処理回路9に入力され、三次元位置処理回路9には校 正係数処理回路8で求められた校正係数が入力される。 三次元位置処理回路9では、対応付け回路7の情報と校 正係数に基づいて撮影点の三次元位置が求められる。図 5、図6で示した校正回路及び三次元位置測定回路によ って校正処理装置が構成されている。

【0010】上述したステレオカメラ校正装置による校 正の手順を具体的に説明する。先ず図1に示したよう に、校正テーブル上に校正ポール4をランダムな位置に 立て、左カメラ5及び右カメラ6を内斜視に配して校正

3

テーブルの画像を撮影する。平板1の上面は黒色に塗られ、穴あき板3の上面は灰色に塗られ、更に校正ポール4の頂部は白色に塗られているため、校正テーブルの画像は色分けされた状態になっている。

【0011】図5に示したように、左カメラ5及び右カメラ6の画像は対応付け回路2に入れされる。この画像は

* は三色に色分けされた状態になっているので、画像の濃淡度を用いて対応付け回路7で対応付けが行われる。対応付けは、次式(1)の相互相関式により相関値Corrの最小値を求める(対応付ける:対応付け回路7)。

【数1】

$$L(x, y) = \begin{cases} IL(x, y) & x, y \in S \\ 0 & その他 \end{cases}$$

$$R(x, y) = \begin{cases} IR(x, y) & x, y \in S \\ 0 & その他 \end{cases}$$

IR. IL は画像の濃淡値。

Sは相関をとるウインドウサイズ

【0012】校正ポール4の頂部 (xw, yw, zw) において、対応付けられた左右の画像の座標を (x1, y1)、 (xr, yr) とする。対応付けられた左右の画像の座標である対応点を複数個求める。この対応点を%20

※用いて、最小二乗法により次式(2) の校正係数 a 0 ~ a 20を求める(校正係数処理回路 8)。

【数2】

$$\begin{pmatrix} x_{W} \\ y_{W} \\ z_{W} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{0} & a_{1} & a_{2} & a_{3} & a_{4} & a_{5} & a_{6} \\ a_{7} & a_{8} & a_{9} & a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{14} & a_{15} & a_{16} & a_{17} & a_{18} & a_{19} & a_{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ dx \\ dx^{2} \\ dy \\ dy^{2} \\ dxdy \\ r^{3} \end{pmatrix} \dots (2)$$

dx=x1-xr dy=y1-yr r²=dx²+dy²

【0013】図6に示したように、左カメラ5及び右カメラ6の画像は対応付け回路7に入力される。前述同様に、相互相関式により対応付けられた左右の画像の座標である対応点(x1,y1)、(xr,yr)を求める(対応付け回路7)。前述の校正係数処理回路8により求められた校正係数 $a0\sim a20$ を用いて以下に示した演算式により(xw,yw,zw)を計算し、校正ポール

4の頂部の三次元位置を求める(三次元位置処理回路 9)。尚、以下に示した演算式は、xwを求めて方程式を解き、校正係数 a 0~ a 6 を求める例を示してあるが、yw, zwを求めて同様に方程式を解き、校正係数 a 7~ a 13及び校正係数 a 14~ a 20を求めることができる。

【数3】

6

 $xw=a0+a1\cdot dx_1+a2\cdot dx_1^2+a3\cdot dy_1+a4\cdot dy_1^2+a5\cdot dx_1dy_1+a6\cdot r_1^3$

 $Q = \sum_{i=1}^{N} (xw_i - (a0+a1 \cdot dx_i + a2 \cdot dx_i)^2 + a3 \cdot dy_i + a4 \cdot dy_i)^2 + a5 \cdot dx_i dy_i + a6 \cdot r_i)^2$

a0N+a1\Sdx_1+a2\Sdx_1^2+a3\Sdy_1+a4\Sdy_1^2+a5\Sdx_1dy_1+a6\Sr_1^3 = \Sxw_1
a0\Sdx_1+a1\Sdx_1^2+a2\Sdx_1dy_1+a3\Sdx_1^3+a4\Sdx_1^2dy_1+a5\Sdx_1dy_1^2+a6\Sdx_1r_1^3
=\Sdx_1xw_1

a0 Σ dy, +a1 Σ dx, dy, +a2 Σ dy, 2+a3 Σ dx, 2y, +a4 Σ dx, dy, 2+a5 Σ dy, 3+a6 Σ dy, r, 3

 $a0\Sigma dx, {}^{2}+a1\Sigma dx, {}^{3}+a2\Sigma dx, {}^{2}dy, +a3\Sigma dx, {}^{4}+a4\Sigma dx, {}^{3}dy, +a5\Sigma dx, {}^{2}dy, {}^{2}$

 $+a6 \Sigma dx$, ^{2}r , $^{3} = \Sigma dx$, ^{2}xw ,

 $a0 \Sigma dx_1 dy_1 + a1 \Sigma dx_1^2 dy_1 + a2 \Sigma dx_1 dy_1^2 + a3 \Sigma dx_1^3 dy_1 + a4 \Sigma dx_1^2 dy_1^2 + a5 \Sigma dx_1 dy_1^2 + a6 \Sigma dx_1 dy_1 r_1^3 = \Sigma dy_1 x w_1$

 $a0\Sigma dy_i^2 + a1\Sigma dx_i dy_i^2 + a2\Sigma dy_i^3 + a3\Sigma dx_i^2 dy_i^2 + a4\Sigma dx_i dy_i^3 + a5\Sigma dy_i^4$

 $+a6\Sigma dy_1^2r_1^3=\Sigma dx_1^2xw_1$

 $a0\Sigma r_{1}{}^{3} + a1\Sigma dx_{1}r_{1}{}^{2} + a2\Sigma dx_{1}{}^{2}r_{1}{}^{3} + a3\Sigma dy_{1}r_{1}{}^{3} + a4\Sigma dy_{1}{}^{2}r_{1}{}^{3} + a5\Sigma dx_{1}dy_{1}r_{1}{}^{3}$

 $ta6\Sigma \Gamma_i^e = \Sigma \Gamma_i^3 \chi_{W_i}$

【0014】このようにして、校正ポール4の頂部の三次元位置を求め、校正テーブルと画像によって校正を行い、左カメラ5及び右カメラ6の位置を正確に計測することをなくす。また、校正テーブルと画像によって校正を行っているので、左カメラ5及び右カメラ6のレンズの収差が取り除かれている。

[0015]

【発明の効果】本発明のステレオカメラ校正装置によると、校正テーブルと画像によってカメラの空間位置の校正を行うことができるため、カメラの位置を正確に計測する必要がない。よって、正確且つ容易に三次元情報を校正することができる。また、カメラのレンズ収差を取り除くことができるので、画像の四隅でも正確に三次元情報を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係るステレオカメラ校正装置の全体斜視図。:

*【図2】校正テーブルの平面図。

【図3】校正テーブルの側面図。

【図4】校正ポールの外観図。

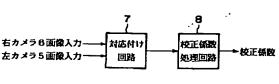
【図5】校正回路のブロック図。

【図6】三次元位置測定回路のブロック図。

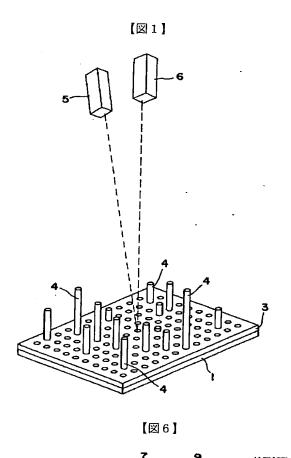
【図7】ステレオ視の概念図。

30 【符号の説明】

- 1 平板
- 2 穴
- 3 穴あき板
- 4 校正ポール
- 5 左カメラ
- 6 右カメラ
- 7 対応付け回路
- 8 校正係数処理回路
- 9 三次元位置処理回路



[図5]



四路

処理回路

